

半導體學程
112學年度第2學期開課資訊

課表查詢日期：113.07.05

課號	課程名稱	開課班級	學分數	學程選別	授課老師	上課教室	上課時間	備註
EEX3H0	電子學(一)	四國電春三甲	2	必修	盧裕溢	明509教室	4-5, 4-6	
EEB2M2	電子學(二)	四電二甲	3	必修	蘇信銘	明202教室	1-7, 4-7, 4-8	
EEB2M2	電子學(二)	四電二乙	3	必修	蘇信銘	明202教室	1-5, 1-6, 2-1	
EEB2M2	電子學(二)	四電二丙	3	必修	曾仲熙	明203教室, 電機館103電化教室	2-5, 2-6, 4-8	
EXBLA2	電子學(二)	四子二甲	3	必修	沈添賜	明光樓203教室	1-1, 1-2, 1-3	
EXBLA2	電子學(二)	四子二乙	3	必修	呂明峰	明光樓203教室	2-3, 2-4, 2-2	
SEB1AC0	基礎電子學	四光一甲	2	必修	鄧俊修	明光樓303教室	1-5, 1-6	
SEB1AC0	基礎電子學 - 國際專修部	四光一乙	2	必修	謝東儒	明光樓401教室	1-5, 1-6	
EXB1C0	數位邏輯設計	四子一甲	3	必修	范揚貴	明明樓410教室	4-5, 4-6, 4-7	
CSX1B0	數位邏輯設計	四國資工一甲	3	必修	黎黃協	逢喜樓四樓419電腦教室	4-6, 4-7, 4-8	
EEX3F0	數位邏輯設計	四國電春三甲	2	必修	黃金增	電機館四樓403自動量測實驗室	4-3, 4-4	
EXI1G0	數位系統設計	四海子封一甲	3	必修	楊信佳	明光樓106教室	3-2, 3-3, 3-4	
EXX350	數位系統設計	四國子一甲	3	必修	袁德銘	明明樓502教室	3-2, 3-3, 3-4	
EXBL50	積體電路設計概論	四子二甲	3	選修	倪明海	明光樓204教室	1-5, 1-6, 1-7	
EXBNK0	生產管理 - 校外實習	四子四甲	3	選修	趙守嚴		6-4, 6-5, 6-6	
IMB0D0	生產管理	四資四乙	3	選修	葛廷斌	管理學院大樓三樓305視聽教室(二)	2-5, 2-6, 2-7, 2-8	
IEX330	生產管理	四國工春三甲	3	必修	鄭武德	明明樓409教室	4-5, 4-6, 4-7	
EX2GA0	全面品質管理 - 校外實習	二子封二甲	3	必修	沈添賜、張丞勳		6-4, 6-5, 6-6	
IEBBZ0	品質管理	四工二甲	3	必修	林伶恩	管理學院大樓八樓803產業自動化教室	1-3, 1-4, 4-3, 4-4	
IEX340	品質管理	四國工春三甲	3	必修	卓聖龍	明明樓409教室	3-5, 3-6, 3-7	
ISB4B0	長照機構品質管理與評鑑	四原樂四甲	2	選修	簡鴻儒	立緒樓五樓503智慧照顧管理教室	3-2, 3-3, 3-4	
EEB240	電機機械	四電二甲	3	必修	莊永松	明明樓二樓202教室	5-1, 5-2, 4-5	

EEBBP0	電機機械實習	四電二甲	1	必修	廖振宏	電機館一樓101電機機械實驗室	4-3, 4-4	
EEB240	電機機械	四電二乙	3	必修	莊永松	明明樓二樓202教室	4-3, 4-4, 3-4	
EEBBP0	電機機械實習	四電二乙	1	必修	廖振宏	電機館一樓101電機機械實驗室	1-3, 1-4	
EEB240	電機機械	四電二丙	3	必修	莊昀儒	明明樓二樓203教室	5-2, 5-3, 5-4	
EEBBP0	電機機械實習	四電二丙	1	必修	廖振宏	電機館一樓101電機機械實驗室	1-5, 1-6	
EEX3A0	電機機械實習	四國電春三甲	2	必修	章學賢	電機館一樓101電機機械實驗室	2-2, 2-3, 2-4	
EEX3G0	電機機械	四國電春三甲	2	必修	章學賢	明明樓四樓404教室	2-5, 2-6	
IEBA80	工業自動化	四工一甲	3	必修	李得盛	管理學院大樓八樓803產業自動化教室, 管理學院大樓五樓管509室電腦教室	4-5, 4-6, 4-7	
SEB3AU0	光電半導體元件	四光三甲	2	選修	李憶興	明光樓303教室	4-3, 4-4	
EXBRG0	半導體製程技術	四子三甲	3	選修	王木俊	明光樓203教室	4-2, 4-3, 4-4	
SEB3AS0	光電半導體製程技術	四光三甲	2	選修	陳炳茂	逢喜樓二樓視聽教室	3-3, 3-4	
EXX3V0	半導體製程技術	四國子三甲	3	選修	何宗穎	明明樓503教室	4-5, 4-6, 4-7	
EXX3V0	半導體製程技術	四國子春三甲	3	選修	何宗穎	明明樓509教室	4-2, 4-3, 4-4	
SEX4AM0	半導體製程技術	四國光三甲	3	選修	李明玲	明光樓404教室	1-2, 1-3, 1-4	
AMB4AB2	真空技術	四應材四甲	3	選修	王國平	化材館215電化教室	1-3, 1-4, 4-3, 4-4	
AMX2AY0	真空技術	四國應春二甲	3	選修	王國平	明明樓209教室	2-5, 2-6, 2-7	
SEX1AJ0	真空技術	四國光一甲	2	選修	江政忠	逢喜樓二樓視聽教室	5-5, 5-6	
SEX1AJ0	真空技術	四國光一乙	2	選修	江政忠	明光樓402教室	1-5, 1-6	
AMB3A00	材料分析	四應材三甲	2	必修	彭政雄	化材館201視聽教室	4-3, 4-4	
SEB2AD0	半導體材料與元件	四光二甲	3	必修	李憶興	明光樓304教室	1-2, 1-3, 1-4	
AMC1AA2	光譜分析	碩應材一甲	3	選修	周秀玉	明光樓201教室	4-2, 4-3, 4-4	
AMX4AJ0	光譜分析概論	四國應春四甲	2	選修	王國平	明明樓308教室	3-9, 4-9	
EXBNL0	積體電路測試實務	四子三甲	3	選修	沈添賜	電子大樓207計算機網路實驗室	2-2, 2-3, 2-4	
EXBDP0	積體電路可靠性工程	四子三甲	3	選修	王木俊	明光樓203教室	1-6, 1-7, 1-5	
IEBMS0	半導體封裝製程與設備	四工三甲	3	選修	趙守嚴	明光樓204教室	3-5, 3-6, 3-7	